

要 約 書

本発明の課題はガラス基板への塵埃や異物の付着をより確実に防止することにより、磁気ディスクの良品率を向上させることが可能な磁気ディスク用ガラス基板の製造方法を提供することにある。本発明にかかる磁気ディスク用ガラス基板の製造方法の代表的な構成は、1つ以上の磁気ディスク用ガラス基板100をケース200に收容し、ケースを梱包袋210に收容し、梱包袋内を減圧速度 $0.1\text{MPa}/\text{sec}$ 以下で減圧することによって脱気し、梱包袋を脱気した状態で梱包袋の開口部218を封止して密封することを特徴とする。

(図3)